

标准详细信息	
标准状态	现 行
标准编号	T/CECA 69—2022
中文标题	声表面波器件用单晶薄膜基片
英文标题	Single-crystal thin film substrates for SAW devices
国际标准分类号	ICS 31.140
中国标准分类号	CCS L21
发布日期	2022 - 08 - 11
实施日期	2022 - 08 - 15
起草单位	济南晶正电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第二十六研究所、中电科技德清华莹电子有限公司、山东大学、山东省科学院新材料研究所、无锡市好达电子股份有限公司、杭州左蓝微电子技术有限公司、广东广纳芯科技有限公司。
起草人	胡文、罗平、贝伟斌、陈昆峰、唐供宾、王旭平、王为标、刘建生、李红浪。
主要技术内容	本文件规定了声表面波器件用单晶薄膜基片的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标签/标识、储存和运输。 本文件适用于声表面波器件用单晶薄膜基片。
是否包含专利信息	是
标准文本	不公开